

投稿募集 精密工学会誌「画像技術の実利用」特集論文

画像応用技術専門委員会委員長 野口稔（日立ハイテクソリューションズ）

精密工学会 画像応用技術専門委員会は、主催するワークショップ ViEW2020 ならびに DIA2021 での発表成果を幅広くアピールするため、精密工学会誌「画像技術の実利用」特集への投稿論文を募集いたします。ViEW ならびに DIA での発表はもちろんのこと、それ以外でも、画像処理の実利用に向けた研究成果の発表の場としてご活用ください。

発行予定号 2021年12月号（予定）

募集論文のキーワード

外観検査、欠陥検査、非破壊検査、ロボット、マシンビジョン、実環境センシング、高度情報交通システム、自動運転、運転支援、監視、セキュリティ、農業、水産、医療、環境、防災、エネルギー、映像情報処理、メディア処理、ヒューマン・インターフェース、スポーツ、エンターテインメント、イメージセンサ、画像デバイス、画像処理ハードウェア・アーキテクチャ、センサ統合、光学的画像処理・計測、多波長センシング、3次元画像処理、距離画像処理、動画像処理、大量画像の解析、映像分析、シーン解析、画像照合、画像検索、画像理解、物体認識、VR、AR、MR、メディア理解、コンテンツ生成、感性画像計測、パターン認識、学習アルゴリズム、統計的手法、モデリング、進化型システム、画像応用システムなど

投稿期限 2021年5月14日（金）

論文送付先

通常の精密工学会誌への投稿論文と同様、学会ホームページから電子投稿してください。

http://www.jspe.or.jp/submission/sub_jspe/

※「事務局へのコメント」欄に「画像技術の実利用論文」または「ViEW・DIA 論文」と明記してください。

※なお、ご投稿いただいた論文は、精密工学会・校閲委員会による通常の校閲プロセスを経ることになりますので、あらかじめご承知おきください。その他の投稿ルールも精密工学会誌に準じます。

『「精密工学会誌」論文等執筆・投稿要綱』にしたがい、著作権規定・倫理規定の遵守をお願いいたします。

※投稿の準備が整いましたら早めにご投稿下さい。校閲プロセスの中で論文の修正をお願いすることがあります。可能な範囲で早めの作業を実施頂ければ幸いです。12月号での掲載に間に合わない場合は、1月号以降での掲載とさせて頂きます。

問い合わせ先

みずほ情報総研株式会社 情報通信研究部 永田 肇 (Takeshi Nagata)

e-mail: takeshi.nagata@mizuho-ir.co.jp Tel: 03-5281-5307